

真空・表面科学合同講演会開催のお知らせ

第30回表面科学学術講演会と第51回真空に関する連合講演会との合同講演会を下記の通り開催します。合同セッション、真空協会および表面科学会の分野別セッション、表面科学会の部会セッションを予定しています。多数の方々のご投稿、ご参加をお願い申し上げます。併設しております企業展示会にも、是非お立ち寄り下さい。

1. 期日：平成22年11月4日（木）～6日（土）
2. 会場：大阪大学 コンベンションセンター・体育館（大阪府吹田市山田丘1-1）
3. 講演申込方法：下記のホームページにアクセス下さい。

日本真空協会 <http://www.vacuum-jp.org/CONFV/asvsj2010/>

(社)日本表面科学会 <http://www.sssj.org/>

4. 講演申込期間：平成22年7月1日（木）14時～7月20日（火）14時まで（J-Stage 受付期間）
5. 予稿送付期間 平成22年8月24日（火）14時～9月14日（火）14時まで（J-Stage 受付期間）
6. 参加費：日本真空協会個人会員および法人会員に属する個人：5,000円
 (社)日本表面科学会正会員および維持会員・賛助会員の所属会社員：5,000円
 日本真空協会学生会員および日本表面科学会学生会員：3,000円
 協賛学会員：日本真空協会会員および日本表面科学会会員に準拠
 非会員：7,000円、学生非会員：5,000円

7. 問い合わせ先：日本真空協会事務局 ofc-vs@vacuum-jp.org

(社)日本表面科学会事務局 goudou10@sss.j.org

8. 主 催：日本真空協会、(社)日本表面科学会

共 催：大阪大学産業科学研究所

協 賛：応用物理学会、日本物理学会、日本トライボロジ学会、電子情報通信学会、電気学会、

(交渉中) 電気化学会、日本顕微鏡学会、精密工学会、日本材料学会、粉体工学会、日本機械学会、

触媒学会、日本材料科学会、高分子学会、化学工学会、日本油化学会、日本セラミックス協会、

表面技術協会、日本分析化学会、日本金属学会、腐食防食協会、日本質量分析学会、

軽金属学会、粉体粉末冶金協会、日本結晶学会、日本結晶成長学会、原子衝突研究協会、

低温工学協会、日本加速器学会、日本原子力学会、日本真空工業会、日本チタン協会、

日本鉄鋼協会、日本半導体製造装置協会、日本放射光学会、ナノ学会、映像情報メディア学会、

日本分光学会、日本応用磁気学会、プラズマ・核融合学会